



△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料	-	CHAMFER 一般面取	-	QUANTITY 個数				
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理	-	FINISHING 仕上	-	-				
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点	-	DECENTRATION 偏芯	-					
△× 2	操作リング表記追加	19.01.15	T. F.	DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000	±0.3	±0.5	±1.0	±0.2	UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用 (機種名)
△× 1	ピス変更	16.11.28	M. M.			OVER 63 UP TO 250	±0.2	±0.3	±0.6	±0.15		-	VS-3514H1	
△× 1	彫刻 (VS-H1) 削除	16.06.23	T. T.			OVER 16 UP TO 63	±0.1	±0.2	±0.4	±0.1		◎		
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			OVER 0 UP TO 16	±0.05	±0.1	±0.2	±0.1		SCALE 1 / 1	NAME	DRAWING / 外觀図
						TOLERANCES	A	B	C	S	DATE	13.01.25	DRAW NO.	DISV0131A4